2自由度 PID による 2 入力 2 出力磁気 浮上 装置の 分散制御

2005MM082 竹内 あい

指導教員:高見 勲

1 はじめに

PID の歴史は古く,現在も生き続けており,示唆に富んでいるという意味において,PID 制御は制御系設計の原点といえる.

また,多入力多出力系のシステムにおいて,高度な多 変数制御設計の方法が存在しているにもかかわらず,分 散制御は幅広く使われている.なぜなら,分散制御は集 中制御に比べ設計が単純であり,実装やチューニング,メ ンテナンスが低いコストで簡単に実装できるからである. しかし,分散制御を使うことは干渉によって性能を悪化 させる可能性がある.

そこで本研究では, PID 制御による, 干渉も含めた多 入力多出力系での分散制御について考えていきたい.

2 制御対象

本研究で制御対象とする磁気浮上装置は図1である.こ れは上側と下側にあるコイルに電圧をかけることで磁界 を発生させ,その間にある2枚の円盤磁石の位置を制御 するシステムである.



図 1 磁気浮上装置モデル 730

3 モデリング

運動方程式 $m\ddot{y} + m\beta\dot{y} = F$ より,磁気浮上システムの モデリングを行う [1].ただし,m:磁石の重さ,y:磁石の 位置, β :動摩擦係数,F:磁石にかかる全ての力とする.円 盤磁石がコイルまたは他方の円盤磁石から受ける力は

$$f = \frac{u}{a(y+b)^4} \tag{1}$$

と表せるので,磁気浮上システムの運動方程式は

$$m\ddot{y}_{1} + m\beta\dot{y}_{1} = \frac{u_{1}}{a(y_{1}+b)^{4}} + \frac{c}{a(l-y_{1}-y_{2}+b)^{4}} + \frac{u_{2}}{a(l-y_{1}+b)^{4}}$$
(2)

$$m\ddot{y}_{2} + m\beta\dot{y}_{2} = \frac{u_{1}}{a(l-y_{2}+b)^{4}} + \frac{c}{a(l-y_{1}-y_{2}+b)^{4}} + \frac{u_{2}}{a(y_{2}+b)^{4}}$$
(3)

ここで,上側の円盤磁石が不安定であるため補償器を 付け,動作点 $y_{10} = 0.01$, $y_{20} = 0.02$ でテイラー展開し, それぞれの定数の値を代入する.すると運動方程式は,

$$0.135\ddot{y}_1 + 0.567\dot{y}_1 = -212.6789y_1 + 4.1552y_2 + 2.1632u_1 + 0.0428u_2$$
(4)

$$0.135\ddot{y}_2 + 0.567\dot{y}_2 = 4.1552y_1 + 42.6293y_2 + 0.0530u_1 + 1.2858u_2$$
(5)

となる.

4 ペアリング

多入力多出力系では干渉が起こるので,制御変数と操 作変数の組み合わせ(ペアリング)が重要になってくる. ペアリングの方法の1つである相対ゲイン配列(RGA) によって干渉の度合いを求め,ペアリングを決定する.

RGA は, ループ間の干渉を表す指標であり,1つの制 御変数 y_i と操作変数 u_i において,他の制御ループ $y_j - u_j$ を開ループにした場合の伝達関数と,閉ループにした場 合の $y_i - u_i$ の伝達関数の比によって表される.ただし, 他方のループのコントローラが決まらない限り計算でき ないので,制御性能が究極的に追及して設計されたコン トローラ C_i ($\frac{1}{C_i} = 0$)を想定する.

RGA の各行および各列の要素の和は1であり,1に近 いペアほど干渉は弱く,そのペアリングは適切と判断で きる[2],[5].

磁気浮上装置の RGA は,

$$\Lambda(G) = \begin{bmatrix} 1.02696 & -0.02696\\ -0.02696 & 1.02696 \end{bmatrix}$$
(6)

となる.

したがって(6)式より,この磁気浮上装置のペアリン グは下側の円盤磁石を下側のコイルで,上側の円盤磁石 を上側のコイルによって制御することが理論的に正しい ことがわかる.また, λ_{11} と λ_{22} が1に近いため,干渉は あまりないことも示している.

よって,本研究では干渉を外乱として取扱い,制御系 に外乱抑制を持たせた上で,目標値追従を目指していく.

5 制御系設計

5.1 2 自由度制御系

) 図 2 の制御系は 2 自由度制御系である.フィードフォ ワード要素 $C_2(s)$ は外乱 d(s) から制御量 y(s) への伝達 関数 $G_{yd}(s)$ に影響を与えないため,フィードバック要素 $C_1(s)$ を用いて $G_{yd}(s)$ を決めた後でも, $C_2(s)$ を変化させ ることによって目標値 r(s) から y(s) への伝達関数 $G_{ry}(s)$ を独立に調整することができる [4].

となる.



図 2 2 自由度制御系

5.2 部分的モデルマッチング

2 自由度制御系の $C_1(s)$ の PID パラメータは,部分的 モデルマッチングで求める. $G_{dy}(s)$ を規範モデル $G_M(s)$ に近似的に一致させて決定する [3].

6 シミュレーション

設計した 2 自由度 PID コントローラで,干渉系のシミュ レーションを行った.ここでは入力として,上側の円盤 磁石に時刻 0[s] から 6 秒間,下側の磁石に時刻 3[s] から 6 秒間,1[cm] のステップ入力を位置に入れた.シミュレー ション結果は図 3,図 4 となる.



図 3 上側の円盤磁石の 図 4 下側の円盤磁石の シミュレーション結果 シミュレーション結果

これらのシミュレーション結果より,2入力2出力系の システムの干渉を外乱として扱い,分散制御として独立 に制御系を設計しても干渉の影響が抑えられていること が示せた.

7 実験

磁気浮上装置を用いて実験を行った.入力はシミュレーションと同様のステップ入力を入れた.実験結果は図5, 図6となった.



よって,分散制御として設計しても,それぞれ制御で きることが示せた.しかし,シミュレーション結果と実 験結果が異なり,特に下側の円盤磁石の実験結果は振動 している.

下側の円盤磁石の目標値応答のシュミレーションの波 形が急なステップ状となっているので, PID パラメータ を部分的モデルマッチングの規範モデルを $\alpha_1 = \alpha_2 = 6$ と変更して,目標値応答がややなだらかなステップ状と なるようにした.

再度,同じステップ入力を入れて同様の実験を行った ところ,実験結果は図7,図8となり,下側の円盤磁石 のオーバーシュートはほとんどなくなった.



図 7 変更後の上側の 円盤磁石の実験結果

図 8 変更後の下側の 円盤磁石の実験結果

8 おわりに

本研究で得られた成果を以下に示す.

- 2入力2出力磁気浮上装置における効果的なペアリングを, RGA を用いて示した.
- RGA の値より,磁気浮上装置の2枚の円盤磁石の干 渉が少ないことを示した.
- 非干渉化を行わず,干渉を外乱として取り扱うことで2自由度制御系を使い,分散制御で制御系設計を行った。
- 干渉が少ない場合は,非干渉化を行わずとも効率的
 に制御系が設計できることを示した.
- 以上の理論の妥当性を実験により検証した.

参考文献

- [1] 奥田哲也:磁気浮上実験機における2入力2出力シス テムの制御,南山大学数理情報学部数理科学科卒業論 文(2006).
- [2] 大嶋正裕: プロセス制御システム, コロナ社 (2003).
- [3] 北森俊行:制御系対象の部分モデルマッチング法に基づく制御系の設計法,計測自動制御学会論文集,15-4, 549/555(1979).
- [4] 須田信英: PID 制御,朝倉書店 (1992).
- [5] Qing-guo Wang, Zhen Ye, Wen-Jian Cai, Chang-Chieh Hang: PID Control for Multivariable Process, Springer(2008).